



一种单一取向碳纳米管喷印排布方法

专利名称: 一种单一取向碳纳米管喷印排布方法
专利类别: 发明
申请号: 201610914928X
第一发明人: 李倩
其它发明人: 刘华平;周维亚;解思深
专利授权日期: 2020-02-07

[关闭窗口](#)

